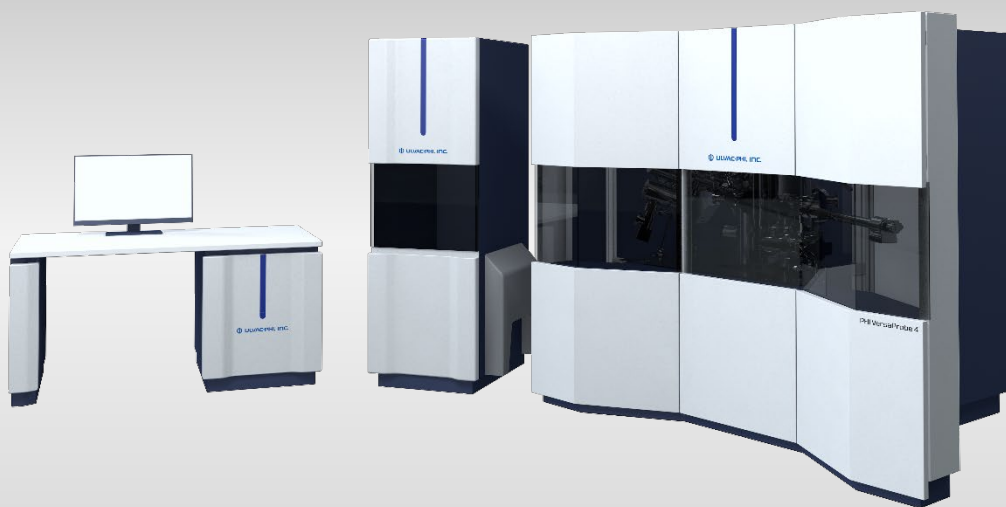


Available now

Scanning XPS Microprobe

Legacy x Innovation = Future

PHI VersaProbe 4



微小から大面積まで全領域で高感度計測を実現

- ・ 新規エネルギーアナライザーにより光電子の取り込み効率を最大化

測定試料に関係なく調整不要の中和を実現

- ・ 低エネルギー電子線とイオンビームの同時照射による信頼性の高い帯電補正機構

究極の深さ方向分解能を達成

- ・ 角度分解モードと低エネルギーイオンエッチングによる高精度深さ方向分析
- ・ 角度分解XPSデータ解析ソフトウェアによる膜構造評価

自動化とリモートアクセス機能が、より快適な測定環境を実現

- ・ 容易なナビゲーションと信頼性の高い自動化技術で自動測定を実現
- ・ 「リモート測定」と「遠隔診断」を可能にするリモートアクセス機能に対応

